

Проектирование орбитального детектора солнечных космических лучей.

Михаил Зелёный^{1,2,3}
¹ИЯИ РАН, ²МФТИ (НИУ), ³ИКИ РАН
11 апреля, 2019, г. Москва



Орбитальный детектор

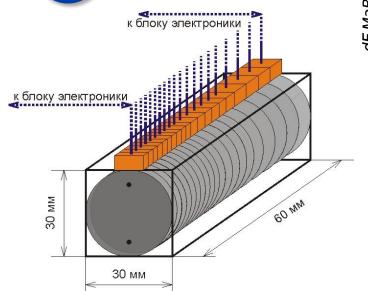
Задачи:

- Проведение исследований солнечных космических лучей и солнечных вспышек;
- Обеспечение радиационной безопасности для космонавтов и электроники

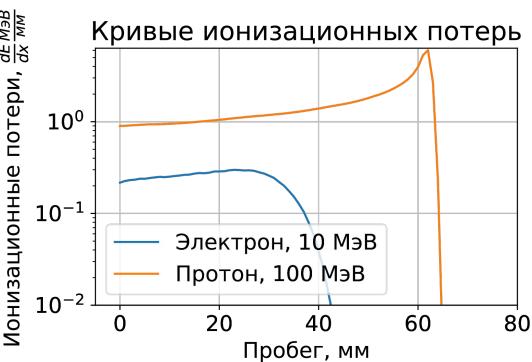
Технические требования:

- Протоны от 10 МэВ до 100 МэВ;
- Электроны от 1 МэВ до 10 МэВ;
- Загрузки от 10⁶ Гц;
- Канал связи 1-10 МБ/сутки;
- Размеры 8 см х 6 см х 6 см;
- Масса до 700 грамм.

Методика измерения



Сцинтилляционный сегментированный детектор



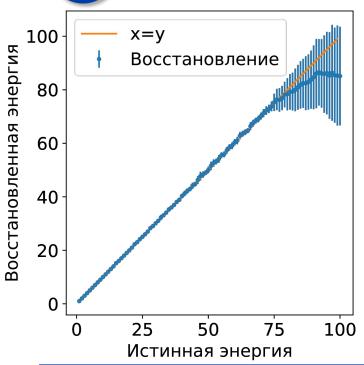


Режимы работы

- Одночастичный (счетный) режим работы для загрузок менее 10⁴ – 10⁵ Гц
- Интегральный режим (при загрузках >10⁶ Гц и узких каналах связи)



Максимальное правдоподобие



$$L(E,\Theta) = \prod P(ион. потери | E,\Theta)$$

Разрешение: 5%



Статистическая регуляризация

$$f = \mathbf{K} * \varphi$$

f — Ион. потери

K — аппаратная функция

 φ —энергетический спектр

Application of Turchin's method of statistical regularization

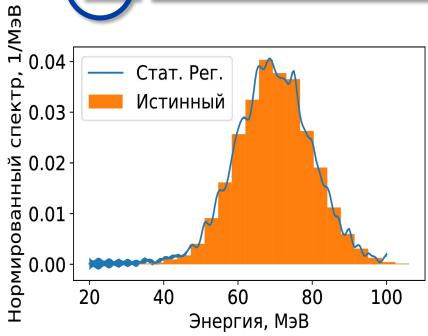
https://doi.org/10.1051/epjconf/2018177070 05

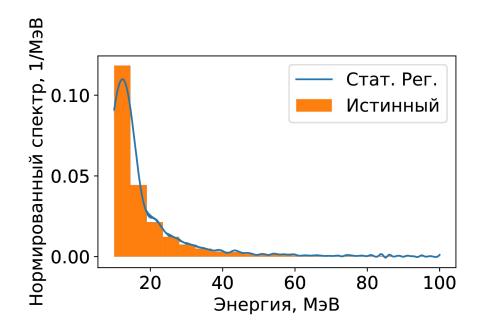
pip install statreg





Статистическая регуляризация





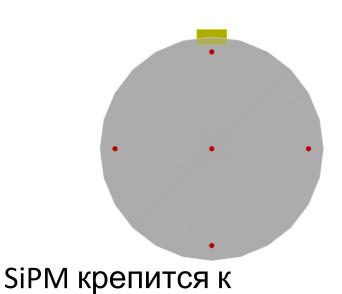
Создание макета







Крепление SiPM

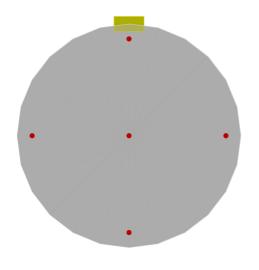


сцинтиллятору

SiPM крепится к оптоволокну



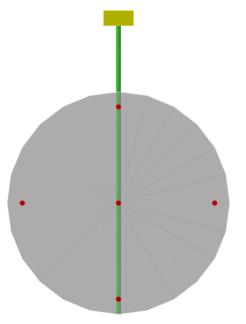
Крепление SiPM



- Светосбор ~35 фотоэлектронов
- Плохая однородность светосбора — на краю на 40% меньше



Крепление SiPM

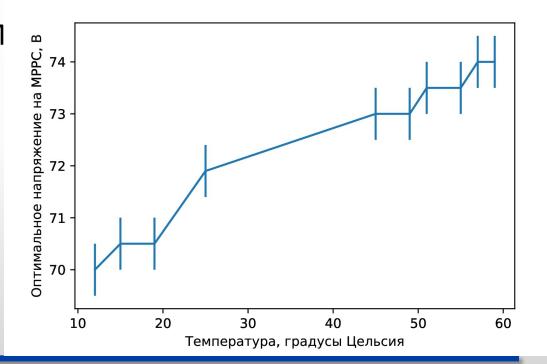


- Хуже светосбор ~10 фотоэлектронов
- Хорошая однородность светосбора – на краю на 7 % меньше
- Удобнее при монтаже



Температурные характеристики SiPM

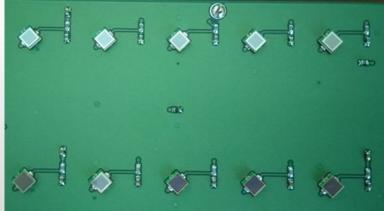
- MPPC Hamamatsu SiPM S12575-015P
- От -20 °C до + 50 °C
- ~0.8 Вольт на 10 °С



Сборка макета

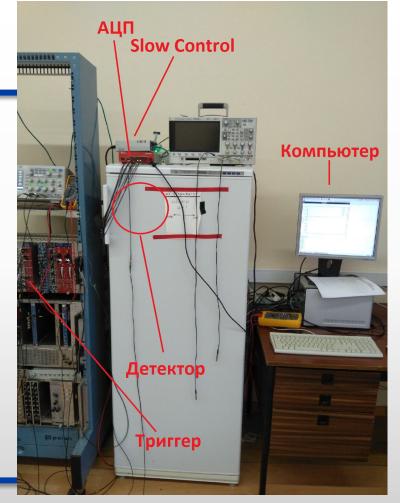


15 шайб из полистирола толщина 4 мм диаметр 3 см





- Калибровка на космических мюонах
- Подготовка макета и электроники к испытаниям на протонном пучке



Заключение

- Спроектирован компактный орбитальный детектор.
 - Ожидаемое энергетическое разрешение 5 %
 - Определение угла падения частицы в одночастичном режиме
- Ведется сборка и испытания лабораторного макета:
 - Исследованы способы крепления SiPM
 - Исследованы температурные характеристики SiPM
 - Собрана протонная часть макета

